砚日本国特 件 庁(JP)

① 特許出願公開·

⑫公開特許公報(A) ·平3-88379

@Int.Cl. *

職別配号

庁内整理番号

母公開 平成3年(1991)4月12日

3/109 3/098 H 01 S

7630-5F 7630-5F

6940-5F H 01 S 3/23

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全10頁)

❷発明の名称

レーザ装置

创特 頭 平1-225212

頭 平1(1989)8月31日 22出

70発 . 明 者 佐

抬

東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

79発 客 明

包出

茂 木 皙 렆 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

ホーヤ株式会社 東京都新宿区中落合2丁目7番5号

1. 発明の名称

レーザ装置

2.特許請求の範囲

するレーザ光報と、

(1) 類割手段によってピーム新節の光強度が复制 された光強度分布を有する基本数レーザ光を出射 するシーザ光額と、

前記レーザ光票から出射した基本被レーザ光の 光強度を増切する増幅手段と、

前記増幅手段から送出される基本数レーザ光を 入射して、高調波レーザ光に放長変換して出射す る非線形光学結晶と、

前記レーザ光線から出射する基本波レーザ光の、 前配規制手段によって光強度が規制された光強度 分布を、前記非線形光学結晶内を進行する基本故 レー.ザ光の光強度分布に相似的に転送させる転送 手段とを加えたことを特徴とするレーザ装置。 (2) 現制手段によってピーム新貨の光強度が規制 された光弦度分布を有する基本数レーザ光を出針

基本はレーザ光を入射して、高質故レーザ光に 被長変換して出引する非額形光学被品とを観え、 前側及び脊側の一対の粘無点を有し、前側結束 点の基本被レーザ光のピーム新面における光強度 分布を被倒粘像点に転送するイメージ・リレーを 前記レーザ光製の前記規制手段と前記非額形光学 結晶との間に複数個直列に介設し、前記被数個の イメージ・リレーは、前記規制手段に含まれる前 網絡象点を有するイメージ・リレーと前記業維形 光学結晶に含まれる後網結集点を有するイメージ ・リレーとを少なくとも含み、かつ、関接するイ メーク・リレー同士は、互いの前側及び後側箱像 点を近傍に配置して成り、

前記簿接するイメージ・リレー間の少なくとも 一つに、各々近傍に配置された前側及び後側結果 点を含む増幅器を配置したことを特徴とするレー

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

・本発明は、基本波レーザ(紋膜変換される線と

なるレーザ光) 光をKTP 等の非要形光学結晶によって高調波レーザ光に放長変換して出射するレーザ法に対し変換して出射するレーザ技術に関する。

[従来の技術]

第4回は、上記提案に係るレーザ核便の構成的である。因において、符号1は関体レーザ媒体、符号2は非論形光学結晶、符号3は出力額、符号4、5は凸レンズ、符号8はレーザ・ダイオードからなる動促光線である。

前記因体レーザ媒体1は、光軸方向に対向細面

たい、レーザ・ケンスを はいます では、 1 という では、 1 という では、 1 という では、 1 という では、 2 には、 2 には、 2 には、 3 には、 4 には、 5 に

可記媒面1aには、出 1 a、1 bを備えている。 力値3と協助して、この囚休レーザ無休1から出 創する基本数レーザ光に対して共振器を構成する 反射膜が足数されている。この共統督、即ち出力 娘3と前記及射膜との間で形成される基本数レー サ光の共振光路中には非線形光季結晶 2 が配置さ れている。前記レーザ光の共振光は、四体レーザ 媒体1の増面16が球面レンズ状に形成されてい ることから、非論形光学結長2内において祭束光 となる。尚、固体レーザ媒体1の増両1aに配設 された反射数は、基本被レーザ光を反射する光学 的特性の位に、レーザ・ダイオード6から出射し た動起用レーザ光を透過し、かつ、非線形光学紡 品 2 から出射する高調波レーザ光を反射する光学 的特性を併わせ持っている。

又、出力权3 は、前述した適り、基本設レーザ 光に対しては共振器となるが、非線形光学結晶 2 において基本設レーザ光から一節被長変換された 高調波レーザ光に対しては遅過させる光学的特性 を有している。

レーザ光から高額放レーザ光に変換することがで きる。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、従来のレーザ装置においては、 非線形光学結晶に入射させる基本被レーザ光のピ ーム径方向の光装度分布がガウシャン分布となっ ているため、光強度はピーム径の中心から周辺に 肉かうに使って、漸次、低下してしまう。このよ うな光弦度分布を有する基本数レーザ光を非線形 光学結晶に入射させた器合、前述した光弦度の変 化に伴ない被長要換効率もピーム径の中心から周 辺に向かうに従って低下することになる。つまり、 ガウシャン分布の基本被レーザ光を非線形光学核 品に入射させる限り、ピーム経方向において、均 ーな数長変数効率が得られないという問題点があ った。時に、このようなガウシャン分布の毎月を 有する基本数シーザ光を集束させて非線形光学店 私に入射させると、ピーム中心近傍においては光 強度を向上させることができるものの、上述した ピーム提方向における放民変換効率の不均一性は

顕著になる。又、非線形光学結晶は、その結局の 種類により、名々、固有の破壊関節を有している ので、旅艇なく基本数レーザ光の光強度を増加さ せることはできない。従って、従来のレーザ装置 のように基本波レーザ光の光強度の増加のみによ って被長変換効率の向上を計ることは最別をきた すという問題点もあった。

本発明は、上述の問題点に振みてなされるもの であり、ピーム新面における光強度が規制される と共に、光強度が増幅された基本被レーザ光を非 糖形光学結晶に入削させることにより、高い披展 変換効率が得られるシーザ装置を提供することを 目的としている。

【課題を解決するための手段】

本発明のレーザ装置は、規制手段よってピーム 新面の光強度が規制された光速度分布を有する基 本数レーザ光を出射するレーザ光票と、。

光強度を増組する増編手段と、

前記期報手段から送出される基本被レーザ光を

る非線形光学結晶と、 、前記シーザ光票から出削する基本被レーザ光の、 前記規制手段によって光弦度が規制された光弦度

入割して、高調敦レーザ光に放長変換して出削す。

分布を、前記非維形光学結晶内を進行する基本故 レーザ光の光強度分布に相似的に転送させる転送 手段とを増えたことを特徴とする。

又、本発明の他のレーザ装置は、提続手段によ ってピーム新面の光強度が規制された光強度分布 を有する基本数レーサ光を出射するレーザ光板と、

基本数レーザ光を入射して、高額数レーザ光に 被長変換して出射する非線形光学結晶とを備え、

前側及び接続の一対の結婚点を有し、前側結像 点の基本波レーザ光のピーム新国における光強度 分布を装御結集点に転送するイメージ・リレーを 前記レーザ光線の前間規制手段と前記非線形光学 核晶との関に複数製菓列に介設し、前記複数製の 前記レーザ光票から出射する基本被レーザ光の・・・ イメーク・リレーは、前記浪割手段に含まれる前 御筋無点を有するイメージ・リレーと前記非益形 光学結晶に含まれる後側結散点を有するイメージ

・リレーとを少なくとも含み、かつ、解核するイ メージ・リレー同士は、互いの前側及び後側拡張 点を近傍に配置して成り、

前記院接するイメージ・リレー間の少なくとも 一つに、各々近傍に配置された前側及び接側結構 点を含む坩堝器を配設したことを特徴とする。 〔作用〕

本発明のシーザ装置は、調制手段によってピー ム斯面の光強度が規制された光強度分布を有する 基本数レーザ光を出射するレーザ光線を変えて いることから、規制手段において基本波レーザ光 のピーム新面の光強度を弁制できる。更に、前記 展制手段によって終られた光弦度分布を非額形光 学務品に相似的に転送する手段を催えているこ とから、前記規制手段により得られた前記光強度 分布は、基本レーザ光の進行に伴なって変化する ものの、少なくとも非額形光学結晶内部において は前記光強度分布と相似性を有する光致度分布を 形成することができる。従って、非疑形光学結局 に入射した基本故レーザ光においても、ピーム新

面における光強度差を抑制することができ、その 結果,故長変換効率差を抑制することができる。

更に、本発明のレーザ装置は、レーザ光度から 送出される基本故レーザ光の光強度を増幅して非 糠形光学結晶に送出する増幅手段を備えているこ とから、シーザ光線の規制手段によって得られた 基本被レーザ光の光強度分布を維持し、かつ、そ のピーク機度を増幅して非線形光学核晶に入引さ せることができる。

[实施例]

以下、第1回乃更第3間を参照して本発射のレ ーザ装置に係る一実施例を説明する。

第1 置は、本発明のレーザ装置に係る実施例の 朝成園、第2回はイメージ・リレーの構成園、第 3 図(a) ~ (b) は基本数レーザ光が進行する際の、 光強度分布の変化を示す思である。なお、斯1因 においてイメージ・リレー20の後方の光輪のは、 増幅器27の前方の光神のに結合されている。

このレーザ技費は、レーザ光夏10から出剤した 基本故レーザ光を、 類1 非粋形光学結局 11におい

平3-88379(4)

て先ず第2高調を出ている。、 ・ 大学第2高調を出ている。 ・ 大学第2高調を出ている。 ・ 大学第2章を表示する。 ・ 大学第2章を表示する。 ・ 大学のでは、 ・ 大学は、 ・ 大学のでは、 ・ 大学のでは、

前記レーザ光度10は、基本被レーザ光し1 をQスイッチ発援させるレーザ発援器15と、このレーザ発援器15から発掘した基本被レーザ光し1 のにム紙を拡大するピーム・エキスパンダー16とこのピーム・エキスパンダー16から送出される基本被レーザ光し2 のピーム新園の光強度を展明する規則手及たるアパーチュア 1 7とから構成されている。

前記レーザ発振器 15 は、N d : Y A G からなる レーザ版体(四示せず)を動起すると共に、ポッ

布となる。

アパーチュア17は、中央部に18m(高さ) × 8:mm (福) の矩形状の舞口部17aを穿殺した 円盤状体からなる。前記ピーム・エキスパンダー 16から送出された基本波レーザ光しまは、このア パーチュア 17の入射面 17b に入射し、ごの入射し た基本被レーサ光しまの中で、アパーチュア17か らは、その何口郎174 を透透した基本被レーザ光 しょのみが選択的に出射される。このとき、萬木 . 故レーザ光しa のピーム新面は、舞口部17a の外 形に相当する18mm(高さ)×8mm(橋)の矩形に 成形される。又、アパーチュア17の入針页17b に おける基本数レーザ光Lsの光強度分布(I)は、 第3数(C)に示す返りピーム幅8束の範囲にお いて、最大光強度100KW/alから最小光強度 9 7 K W / al の間に光張度が預制された略矩形状 の光強度分布となる。尚、この規制に際しては、 光強度分布をスーパーガウシャン分布

 $I(r) = I_0 e^{-(f_0)^{r_0}}$ において n が ∞ となる分布、 即ち、理想的な矩形状にすることが好ましい。 ケルス・セル(国示せず)を認動させることにより、被長1.064歳の基本被レーザ光し」をQ スイッチ発掘させることができる。この基本し、かっサ光し」は、TEMOOの領モードを有し、かつ、出射時(第1団×点)に示す通り、ガウシャン分布(I(r) ~ Io(A)となっている。又、ピーク強度Io は 2 M W / calである。

このようにして、レーザ光薫10から、アパーチュア17においてピーム新頭の光像皮が一定範囲内に質制された光強度分布(I)を有する基本故レーザ光し』を出併することができる。

次に、レーザ光票10から出離した基本数レーザ 光し3の、アパーチュア17の入前面17bにおける 光強度分布(I)を、第1字線形光学核島11及 び第2字線形光学核島12に相似的に転送する転送手段13について説明する。

この転送手段13は、レーザ光原10と第2非線形光学結晶12との関に介設されると共に、基本技レーザ光し3の進行方向に沿って直列に配列されたイメージ・リレー18、19、20、21、及び22から成る。

ここで、先す、第2回を参照して一対の凸レンスにより構成される一般的なイメージ・リレーについて説明する。第2回に示すイメージ・リレー30は、焦点距離 f i の第1凸レンズ30a と焦点距離 f z の第2凸レンズ30b とを光軸上に対向配設することにより構成される。このイメージ・リレ

- 36の光線マトリックス t は次の第(1)式で表わすことができる。

尚、上記第(1) 式において、A は第1凸レンズ30a の主面からイメージ・リレー30の前側結構点A までの距離、b は第2凸レンズ30b の主面からイメージ・リレー30の後側結構点B までの距離、d は約1凸レンズ30a 及び第2凸レンズ30b の両主面面の距離である。

第1凸レンズ30a と第2凸レンズ30b とを、上記館(1) 式を満足するように配置し、レーザ光し30を第1レンズ30a に入射させ第2レンズ30b から出射させると、前側結像点Aにおけるレーザ光し30のピーム新面の光染皮分布は装御結像点Bに相似的に転送することができる。

本実施例におけるイメージ・リレー18〜22も、 第2因に示したイメージ・リレー30のように、各 々第1凸レンズ18a〜22aと、第2凸レンズ18b 〜22bとから禁収されている。但し、本実施例に おいては、上述した前側結構点から複複結構点への光強度分布の相似的転送のみならず、ピームの平行度も維持されるように、特に、第1凸レンズ18a ~22a と、第2凸レンズ18b ~22b とは互いに共焦点18c ~22c を共有するように光学的に結合されている。このことは、上記(1) 式において d = f 1 + f 2 となるので、結構、本実施例のイメージ・リレー18~22は次の第(2) 式を異足することになる。

$$b = M (f_1 + f_2) - \alpha M^2$$
 (2)

(但し、MFTェノイェ)

使って、上記第(2) 式を賞足するように、イメージ・リレー18~22の第1凸レンズ18a~22aの 焦点距離11、第2凸レンズ18b~22bの焦点距離12、第1凸レンズ18a~22aから前側結像点 A18~A22 までの各々の距離 a 及び第2凸レンズ 18b~22b から後側結像点B18~B22までの各々の距離 b を第1表に示す通り選定した。

以下余白

8 1 8

	† (m)	f z (a (m)	b (==)
イメージ・ リレー18	500	500	500	500
イメージ・ リレー19	500	500	500	500
イメーク・ リレー20	500	500	500	500
イメータ・ リ・レー 2 1	200	100	100	125
イメータ・ リレー22	300	1,00	100	122

尚、第 1 表に示す通り、イメージ・リレー 2 1 とイメージ・リレー 2 2 とは f g / f i が名々 1 / 2、1/3となっている。

この比率の設定によりイメージ・リレー21及び22から出射する基本被レーザ光し1、Lnはその断面積が各々1/2、1/3に結小するのでパワー密度が向上する。

開平3-88373 (6)

更に、イメージ・リレー21は、その前側結像点 A 21をイメージ・リレー20の後側結像点B 20と 一致させた共転像点Fをイメージ・リレー20と 共有すると共に、その後側結像点B 21をイメージ・リレー22の前側結像点A 22に一致させた共結 像点 8 をイメージ・リレー22と共有している。

次に、前述したイメージ・リレー群の共給機点

D. E及びF上に配置されると共に、増幅手段 14 を構成する増幅器 25,28及び27について説明する。

次に、前記イメージ・リレー群の共結数点Gと、 イメージ・リレー22の後側結像点B22とに、各 々その光軸中点を一致させて光軸上に配置された

第1非額形光学結晶11及び第2非額形光学結晶 12について説明する。

野2非糖形光学結晶12は、(8~8882 O 4)からなり、前記第1非維形光学結晶11において得られた第2寅菁放レーザ光(被長:O。532 m)を入別面から入別して、光軸に拾って結晶内部を進行させた後、出射版から出射させることとにより、結晶内部において第2寅請放レーザ 光から彼氏変換された第4高調波レーザ光(彼氏:
〇、268m)を前記第2高調波レーザ光と共に出射面から出射させることができる。又、この第
2 非線形光学結晶12は、入射面及び出射面を共に高さ10m×幅10mの正方形とし光軸方向の 氏さも10mとした立方体からなり、その破壊関値は13.5GΨノはである。

以下、レーザ光瀬10から出引した基本収レーザ光上3が上述した構成からなる増棚手段14及び転送手段13によって、第1非線形光学結晶11に専光されて第2高調被レーザ光を得る過程、対びに第1非線形光学結晶11において将られた第2高調故レーザ光が第2非線形光学結晶12に導光されて第4高調故レーザ光を持る過程につい説明する。

レーザ光線10から出射した盆本故レーザ光し3 (ピーム新聞:高さ19mm×幅8mmの矩形状)は 第3因(C)に示すピーク強度100KW/Calの 光強度分布(I)を、アパーチュア17の入別四 17bにおいて有している。このレーザ光製10 から出射した基本数レーザ光し3 は、イメージ・ リレー18によって専光されて増幅数25の入射 面(高さ20m×幅10mの矩形状)に入射する。

この入射した基本故レーザミ3 は、増収器の対 肉反射面を交互に反射して進行し、これにより、 ピーク強度が1MW/alに増幅され、かつ、光軸 中点Dにおいて第3因·(C)に示す光強度分布 (豆)を有する基本数レーザしょとなって出射菌 から出射する。この増模器25から出射した基本 故レーザ光し』は、イメージ・リレー19により 増幅器26に導光され、この増幅器26において、 ピーク強度が10MW/diに単幅され、かつ、光 触中点において第3個(C)に示す光致表分布 (夏)を有する基本数シーザ光し5となって増幅 四2.8から出射する。更に、この基本数レーザ光 LS はイメージ・リレー20によって単級器27 に導光され、この増稿器27において、ピーク強 度が100MW/calに増幅され、かつ、光輪中点 Fにおいて第3回(C')に示す光強度分布(IV) を有する基本波レーサ光しe となって増幅器27

から出射する。

このように、増幅器25.26.及び27で順次 増幅された基本故レーザ光 Le は、イメージ・リ レー21に入射する。 基本被レーザ光し8 は、イ メージ・リレー21において、そのピーム断页が 第1非線形光学結晶11の入計両に収まるように 高さ8mm×幅4mmの矩形状に絡小され、かつ、ビ ーク強度 4.00 M W / 品に増組された基本版レー サ光してとなって、イメーク・リレー21から出 削する。このイメージ・リレー21から出配した 基本被シーザ光し7 は第1字線形光学結局11の 入射面に入射し、結晶内部を進行する。この進行 の版、基本数レーザ光しての一部が新2音階級レ ーザ光 (波長: O . 532 m) La に 波長変換さ れることから、出射面からは第2斉爵被レーザ光 しると残余の基本被レーザ光しるが出刻される。 この第1非線形光学結高11から出回した第2斉 調波シーザ光し aと基本波シーザ光し Bとは、イ メータ・リレー22に入引し、このイメージ・リ レー22において、共に、ピーム新面形状が高さ

2.67m×幅1.33mの矩形状に縮小され、かつ、ピーク強度が1.35GW/aiに増幅された第2高調故レーザ光しゃと基本被レーザ光しπとなって、イメージ・リレー22から出引する。

このイメージ・リレー22から出射した第2萬 課款レーザ光しゅ及び基本数レーザ光しn は第2 非線形光学結晶の入射面に入射し、結晶内部を進 行する。この進行の際、第2直開放レーザ光しか の一部(このレーザ光が第4高質数レーザ光しゃ に対する基本波レーザ光となる)が第4高関波レ ーザ光しま(妆長:0.266m)に装長変換さ れることから、出射面から新4実調波レーザ光し g、 残余の第2高額数レーザ光しB、及び基本数。 レーザ光 L n が出射する。このようにして第 1 余 輸形光学結晶 1 1 及び第 2 非驗形光学結晶 1 2 の 各々で第2高調被レーザ光し8及び第4高関数レ ーザ光しまを得ることができる。第1非線形光学 結晶11の内部を進行する基本数レーザ光しァは、 この結晶の光輪中点Gにおいて第3回(C)に示 す光強度分布 (V)を有してあり、又、前2 字線

影光学結晶12の内部を進行する第2直講教レー ザ光しゃ は、この粧品の光軸中点日において前3 助(C)に示す光致度分布(VT)を有している。 このように、前3箇(C)から明らかな通り、ア パーチュア17で形成された光独皮分布(I)は、 転送手段13によって、増幅器25の光輪中点D (光強度分布(I))、増幅器26の光額中点E (光號度分布(耳))、坩蠣器27の光種中点下 (光號成分布(Ⅳ))、第1季輸形光學結晶11 の光輪中点G(光強度分布(V))、及び第2非 能形光学結晶 1 2 の光軸中点 H (光強度分布 (V)))に、順次、相似的に転送されている。従って、 第1字線形光学結晶11に入割するは本故シーサ 光し7及び第2非線形光学枯槁12に入引する新 2高端被レーザ光しゃは、ピーム新面方向の光強 皮が脱制された光強度分布を有することから、波 及変換の無、ピーム新面において均一等数量を拠 **効率が得られる。しかで、その損制された光弦度** 分布は増幅手段によって光強度が増幅されている ことから、権めて高い数長変換効率が得られる。

更に、本実施例の転送手段 1 3 名 親成するイメージ・リレー18~22は、全て、第1凸レンズと第2 2 公レンズを共焦点に構成していることから、第1 非線形光学結晶 1 1 を通過する 後本被レーザ光した。共にピームの平行度を維持したまま通過するので、前記各々の結晶 1 1。1 2 の各々の入射面から出射面に至る間、安定して被長変換を行なうことができる。

本実施例において、第1非線形光学結晶11から得られた第2高質故レーザ光し。及び第2非線形光学結晶12から得られた第4高質故レーザ光し。及び第2十分、第1非線形光学結晶12における故長を換めると、第1非線形光学結晶12における故長を換めることが確認して、約30%向上したことになる。

、本実施例においては、転送手段を構成する イメージ・リレーをとして一対の凸レンズから成

[尭明の効果]

本発明のレーザ装置は、規制手段によってピーム新面の光強度が規制された光強度分布を有する基本故レーザ光を出射するレーザ光度と、前記規制手段によって舞られた光強度分布を非線形光学粧品に相似的に転送する転送手段とを備えている。

更に、本発明のレーザ 技器は非線形光学 結晶に 入削する基本被レーザ光の光強度を増幅する増幅 手段を備えていることから、前述したピーム 断面 における光強度差の抑制に加えて非線形光学結晶 るケブラータイプを採用したが、凸レンズ及び凹 レンズから成るガリレオタイプのイメージ・リレーを使用してもよい。

又、開技する相互のイメーク・リレーは必ずしも共結像点を共有させる必要はなる、イメージ・リレー間の前側及び使倒結像点が互いに近傍に配置されていれば、実用上文庫はない。四様にイメーク・リレー18の前側結構点A18とアパーチュア17の入射面17b、イメーク・リレー21の接続点B21と第1非線形光学結点11の光軸結晶12の光軸中点G、並びにイメーク・リレー22の接触点B22と第2非線形光学結晶12の光軸中点Hとは、各々、一致させずとも近傍に配置していれば、実用上文庫はない。

更に、増報器25,26,及び27を共結拠点 D、E及びF上に各々配置したが、増幅器は、非 競形光学結晶の破壊調値を考慮して適宜、配置す ればよく、例えば、増幅器を25及び26のみと し、共結製点F上には他の光学素子を配置しても よい。

に入射する光強度分布のピーク強度を由上させることができる。従って、本発明のレーザ装置によれば、非線形光学結晶から、振めて高い数長変換効率で基本波レーザ光から数長変換された四周数レーザ光を得ることができる。

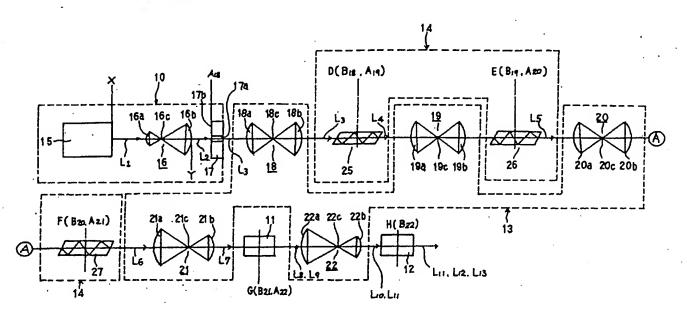
4. 因面の簡単な説明

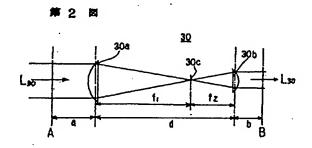
第1 図は本発明の一実施併を示す構成器、第2 図は、イメージ・リレーの構成医、第3 図(a) ~(c)は基本放レーザ光が進行する際の、光弦 度分布の変化を示す図、第4 図は従来のレーザ装 質の構成因である。

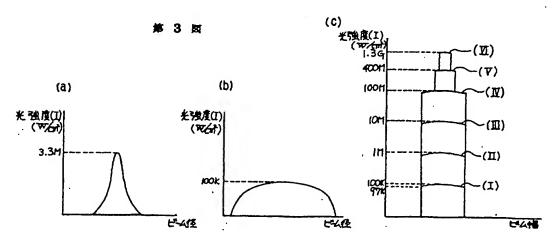
1.0 … レーザ光原、1.1 … 第1 非線形光学結晶、1.2 … 第2 非線形光学結晶、1.3 … 転送手段、1.4 … 増幅手段、1.7 … 展制手段たるアパーチュア・1.8 ~ 2.2 … イメージ・リレー、2.5 ~ 2.7 … 増幅器。

特許出願人 ホーヤ株式会社

第 1 医







-465-

